

硅圆形窗口片

基底: 硅

生长方法: CZ

镀膜: 未镀膜

编码	直径 (mm)	直径公差 (mm)	厚度 (mm)	厚度公差 (mm)	材料等级	光洁度	N(Δ N) /PV	平行度 (arcmin)	崩边 (mm)	倒边 (mm)	通光口 径(%)
PSi01E019	25.4	+0.0/-0.05	1	\pm 0.1	MONO	60-40	<1 λ	<3	<0.35	<0.25	>90